**細生所電子顯微設施 樣品處理申請單**

ICOB EM core Service Request Form

2024年01月製表

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 單位名稱  Institute | |  | | 單位主管/指導教授(PI) |  | | |
| 服務申請者  User | |  | 電話  Tel |  | 電子信箱  E-mail | |  |
| 樣品資訊  Sample | 名稱: | | | | | | |
| 研究目的  Research purposes |  | | | | | | |
| 申請服務項目 | □切超薄切片;數量\_\_\_\_\_ □製作支持膜  □常溫 □低溫 □高壓冷凍樣品處理  TEM樣品處理(固定🡪脫水🡪包埋🡪切片🡪染色)  □形態觀察　□負染色處理　□免疫金染色觀察  □SEM樣品前處理(固定🡪脫水) | | | | | 處理費用: (院內外學術單位)  TEM  常溫樣品製備1500 /sample  超薄切片2000/sample  免疫金染色 1500/sample  負染300/sample  SEM  樣品製備1000/sample  臨界點乾燥300/次 鍍金500/次 | |
| 樣品收件日期: 電顯室簽收:  切片預計完成日期: 申請者確認:  上機日期: (申請者自行上網預約－院內IIS預約系統) | | | | | | | |

**【注意事項】**

1. 樣品處理以本實驗室標準程序操作。
2. 技術員會評估樣本處理的時間，告知申請者切片預計完成日期。
3. 若未達預期結果，設施將提供可能因素及改善方法予申請者參考。
4. 費用將於每月10日前由院內PI轉帳扣款。
5. 若您的研究有使用到本設施服務，請於誌謝欄提及本設施名稱及計畫編號。以下致謝範例供參。

Acknowledgment

We thank Academia Sinica Biological Electron Microscopy Core Facility for EM technical support. The core facility is funded by Academia Sinica Core Facility and Innovative Instrument Project (AS-CFII-111-203)

**若同意以上事項，請於下方簽名**

**單位主管/指導教授(PI): 日期(date)**

**服務申請者(User): 日期(date)**